日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

10.08.2004

REC'D 2 6 AUG 2004
WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 8月22日

出願番号. Application Number:

特願2003-299300

[ST. 10/C]:

[JP2003-299300]

出 願 人

Applicant(s):

コニカミノルタオプト株式会社

PRIORITY DOCUMENT

COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 4月23日

今井康



【書類名】 特許願 【整理番号】 DKY01629 【提出日】 平成15年 8月22日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 G02B 13/18

【発明者】

【住所又は居所】 東京都八王子市石川町2970番地 コニカオプト株式会社内 【氏名】

坂本 勝也

【特許出願人】

【識別番号】 303000408

【氏名又は名称】 コニカオプト株式会社

【代理人】

【識別番号】 100090033

【弁理士】

【氏名又は名称】 荒船 博司

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 027188 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

光源から出射される水平方向と垂直方向で異なる放射角を有する光束を断面形状が略円 形の光束に変換して出射する単玉のビーム整形素子において、

前記ビーム整形素子がプラスチック製であり、且つ線膨張係数 α_n が以下の条件式 (1) を満たし、

環境温度変化による非点収差の発生量を抑えることを特徴とするビーム整形素子。

5. $0 \times 10^{-5} < \alpha_n < 8$. 0×10^{-5}

(1)

【請求項2】

請求項1に記載のビーム整形素子において、

環境温度変化による前記ビーム整形素子の屈折率変化と線膨張による形状変化に伴う屈 折力変化と線膨張による前記光源から前記ビーム整形素子の入射面までの距離の変化とを 利用して前記非点収差の発生量を抑えることを特徴とするビーム整形素子。

【請求項3】

請求項1又は2に記載のビーム整形素子において、

入射面と出射面のうち少なくとも一方の光学面の水平方向又は垂直方向の断面形状が非 円弧であることを特徴とするビーム整形素子。

【請求項4】

水平方向と垂直方向で異なる放射角を有する光東を出射する光源と、請求項1~3のいずれか一項に記載のビーム整形素子と、前記光東を光情報記録媒体の情報記録面上に集光させる集光素子とを備え、前記光情報記録媒体に対して情報の再生及び/又は記録を行うことを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項5】

水平方向と垂直方向で異なる放射角を有する光束を出射する半導体レーザと、請求項1~3のいずれか一項に記載のビーム整形素子とを備えることを特徴とする光源装置。

【請求項6】

請求項5に記載の光源装置と、前記光東を光情報記録媒体の情報記録面上に集光させる 集光素子とを備え、前記光情報記録媒体に対して情報の再生及び/又は記録を行うことを 特徴とする光ピックアップ装置。

【曹類名】明細書

【発明の名称】ビーム整形素子、光源装置及び光ピックアップ装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、ビーム整形素子、光源装置及び光ピックアップ装置に関する。

【背景技術】

[0002]

一般的に光ピックアップ装置には光源としてLD(laser diode)等の半導体レーザが用いられる。半導体レーザから出射される発散光束は断面形状が楕円形(つまり発光強度分布が楕円状)であるため半導体レーザからの楕円光束を円形光束に変換し、光利用効率を高める必要がある。

光束の断面形状を楕円形から円形に整形するビーム整形素子(ビームシェイパー) として、その光学面がアナモフィック面やシリンダ面からなるものが知られている (例えば、特許文献1及び2参照。)。

【特許文献1】特開2003-178480号公報

【特許文献2】特開2003-188452号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0003]

近年、光ピックアップ装置においては短波長の光東や大パワーの光東を用いることが多いため環境温度が変化し、これにより光学系を構成する光学素子の性能(屈折率や形状)の変化や半導体レーザからの出射光束の波長の変化を招き、結果として非点収差が発生するという問題がある。従って、このような環境温度の変化に伴うレンズ特性の変化を抑制する観点からガラス製の光学素子を使用する場合が多く、上記特許文献1及び2に開示されたビーム整形素子もガラス製にすることが好ましいと記載されている。

ところが、光ピックアップ装置の低コスト化・小型化・軽量化等の観点からは、プラスチック製の光学素子を用いることが好ましい。しかし、一般的にプラスチックはガラスに比べて温度変化による性能変化が大きいので、プラスチック製のビーム整形素子では、上述したような環境温度変化による非点収差の発生を抑えることが困難である。

[0004]

本発明の課題は、上述の問題を考慮したものであり、環境温度の変化に伴う非点収差の 発生を抑えながら断面形状が略円形の発散光束を射出することができるプラスチック製の ビーム整形素子、光源装置及び光ピックアップ装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0005]

以上の課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、光源から出射される水平方向と垂直方向で異なる放射角を有する光束を断面形状が略円形の光束に変換して出射する単玉のビーム整形素子において、前記ビーム整形素子がプラスチック製であり、且つ線膨張係数 anが以下の条件式(1)を満たし、環境温度変化による非点収差の発生量を抑えることを特徴とするビーム整形素子。

5.
$$0 \times 1 \ 0^{-5} < \alpha_n < 8. \ 0 \times 1 \ 0^{-5}$$
 (1)

ここで、線膨張係数 α n は常温域(約-30 \mathbb{C} ~70 \mathbb{C}) における平均線膨張係数を指す。

また、「非点収差の発生量を抑える」とは、非点収差をゼロにするものだけでなく、 実質、情報の記録及び/又は再生に影響を及ぼさない程度に非点収差が抑制されているも のも含むものとする。

[0006]

請求項1記載の発明によれば、線膨張係数 α n を上記条件式 (1) の範囲内とすることにより、環境温度の変化に伴うビーム整形素子の特性変化を利用して、環境温度の変化に伴う非点収差の発生を抑えることができるプラスチック製のビーム整形レンズを得られる

[0007]

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載のビーム整形素子において、環境温度変化による前記ビーム整形素子の屈折率変化と線膨張による形状変化に伴う屈折力変化と線膨張による前記光源から前記ビーム整形素子の入射面までの距離の変化とを利用して前記非点収差の発生量を抑えることを特徴とする。

[0008]

請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載のビーム整形素子において、入射面と 出射面のうち少なくとも一方の光学面の水平方向又は垂直方向の断面形状が非円弧である ことを特徴とする。

[0009]

請求項4に記載の発明は、水平方向と垂直方向で異なる放射角を有する光束を出射する 光源と、請求項1~3のいずれか一項に記載のビーム整形素子と、前記光束を光情報記録 媒体の情報記録面上に集光させる集光素子とを備え、前記光情報記録媒体に対して情報の 再生及び/又は記録を行うことを特徴とする。

[0010]

請求項5に記載の発明は、水平方向と垂直方向で異なる放射角を有する光束を出射する 半導体レーザと、請求項1~3のいずれか一項に記載のビーム整形素子とを備えることを 特徴とする。

[0011]

請求項6に記載の発明は、請求項5に記載の光源装置と、前記光束を光情報記録媒体の情報記録面上に集光させる集光素子とを備え、前記光情報記録媒体に対して情報の再生及び/又は記録を行うことを特徴とする。

【発明の効果】

[0012]

本発明によれば、環境温度の変化に伴う非点収差の発生を抑えながら断面形状が略円形の発散ビームを射出することができるプラスチック製のビーム整形レンズ、光源装置及び 光ピックアップ装置を得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0013]

以下、図を参照して本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。

本実施の形態においては、図1に示すように、本発明に係るビーム整形素子20(以下、ビームシェイパーともいう。)を、特定波長のレーザ光(光束)を用いて光情報記録媒体の情報記録面31に対して情報の記録及び/又は読取を行う光ピックアップ装置10に適用している。

$[0\ 0\ 1\ 4\]$

光ピックアップ装置10は、レーザ発振器11(光源)、ビームシェイパー20、カップリングレンズ12、ビームスプリッタ13、ビームエキスパンダー14(第1ビームエキスパンダー14a及び第2ビームエキスパンダー14b)、絞り15、対物レンズ16(第1対物レンズ16a及び第2対物レンズ16b)、シリンドリカルレンズ17、凹レンズ18、光センサ19等により概略構成されている。

光源11から出射される光東は、光軸Lに対して直交する方向であって、かつ互いに直交するXY方向(水平方向及び垂直方向)へ異なる広がり角を有している。そして、この光束のXY断面はX方向を短径、Y方向を長径とする略楕円形状となっている。

[0015]

以上のように構成された光ピックアップ装置10の動作について説明する。

光源11から出射された光束は、まずビームシェイパー20により断面形状が整形されて出射される。この際のビームシェイパー20による光束に対する作用については後述する。

次に、この光束はカップリングレンズ12を通過して平行光となり、ビームスプリッタ

13を経てビームエキスパンダー14により拡径される。そして第1対物レンズ16aを 通過して絞り15によって絞られ、第2対物レンズ16bにより光情報記録媒体の保護基 板30を介して情報記録面31上に集光スポットを形成する。

[0016]

そして、情報記録面31で情報ピットにより変調されて反射した光東は、再び第1対物レンズ16a、絞り15、第2対物レンズ16b、ビームエキスパンダー14を通過して、ビームスプリッタ13で分岐される。そして、シリンドリカルレンズ17により非点収差が与えられ、凹レンズ18を経て、光センサ19上へ入射し、光センサ19から出力される信号を用いて、光情報記録媒体に記録された情報の読取信号が得られるようになっている。

[0017]

図1に示すように、本実施の形態におけるビームシェイパー20はプラスチック製で単 玉の非球面レンズである。

ビームシェイパー 20 の線膨張係数 α_n は $5.0 \times 10^{-5} < \alpha_n < 8.0 \times 10^{-5}$ の範囲内となっている。

ビームシェイパー 20 の入射面 21 は、光軸 L に対して対称な非球面(非球面トロイダル面) に形成されている。

[0018]

図2は非球面トロイダル面の形状を表す断面図であり、図中の点線はビームシェイパー 20内を通過する光束の光路を示す。なお、非球面トロイダル面を表す式(形状関数)に ついては後述する。

ビームシェイパー 20 の入射面は、YZ 面内における非円形の線分 L1 (非円弧) を、この非円弧と直交する平面内にある半径 R=R1 の円弧 L2 の中心点を Y 方向に通過する軸(回転軸 A1)で回転させた面で構成されている。

ビームシェイパー20の出射面22は、XZ面での曲率半径とYZ面での曲率半径とが 異なるトロイダル面となっている。

また、ビームシェイパー20の出射面22側は図示しない取付部材により光ピックアップ装置10本体に固定されており、出射面22の光軸方向の位置が光源11に対して相対的に実質変化しない構成となっている。

[0019]

そして、ビームシェイパー20はXZ断面とYZ断面との屈折力の差によって断面が楕円形の入射光束を略円形の光束に変換して出射するようになっている。

さらに、従来より用いられているビームシェイパー20では、主にX2断面とY2断面とで屈折力が異なることに主に起因して環境温度の変化時に非点収差が発生するが、本発明のビームシェイパー20では、この非点収差を温度変化によるビームシェイパー20の屈折率変化と線膨張による形状変化と線膨張による光源11から入射面21までの距離の変化を利用して抑えるようになっている。

[0020]

具体的に説明すると、環境温度変化により、ビームシェイパー20の屈折率が変化し、これによるXZ面及びYZ面における光東の出射角(出射光東の進行方向と光軸Lとが成す角)の変化と、線膨張により入射面21と出射面22の形状が変化することで入射面21及び出射面22の屈折率が変化することによる出射角の変化と、さらに、上述のようにビームシェイパー20を出射面位置が変化しないように固定することにより、線膨張により入射面21の位置が光源11に対して相対的に変化することによる出射角の変化とを組み合わせることにより、XZ面及びYZ面における焦線の向き(方向)を調節し、環境温度変化後においても非点収差の発生を抑えるようになっている。

なお、環境温度の変化により出射光束の波長変動が生じる場合には、この波長変動に起因した出射角変化も考慮してビームシェイパー20の設計を行うものとする。

[0021]

以上のように、本発明によれば、環境温度の変化に伴う非点収差の発生を抑えながら断

面形状が略円形の発散ビームを射出することができるプラスチック製のビームシェイパー 20及び光ピックアップ装置10を得られる。

なお、ビームシェイパー20及び光ピックアップ装置10の構成は上記実施の形態に示したものに限定されない。例えば、上記実施の形態においては、ビームエキスパンダー14と対物レンズ16がそれぞれ2つの光学素子(第1ビームエキスパンダー14a及び第2ビームエキスパンダー14b、第1対物レンズ16a及び第2対物レンズ16b)を組み合わせて構成されるものとしたが、これに限らず、それぞれ単玉のレンズ構成としてもよい。また、波長が異なる複数の光束を用いて複数種類の光情報記録媒体に対する情報の記録及び/又は再生が可能な、いわゆる互換性を有する光ピックアップ装置の構成としてもよい。

[0022]

また、光ピックアップ装置10を構成する光学素子の光学面に回折構造を設けてもよい。これにより、回折光を用いた環境温度変化時や光束の波長変動(モードホップ)時における波面収差及び/又は非点収差の劣化を補償することができる。また、特定波長の入射光束に対してのみ光路差を付与する波長選択性を持たせることが可能となり、例えば、光源11から波長が異なる複数種類の光束が出射される場合でも、各光束毎に断面形状を整形することができる。

また、ビームシェイパー 2 0 の光学面の形状も、例えばシリンダー面やアナモフィック 面等適宜変更可能である。

また、ビームシェイパー20が光源11からの断面楕円形状の入射光束を円形状に整形するものとしたが、これに限らず、入射の際とは長径及び/又は短径が異なる楕円形状に整形するものとしてもよい。

[0023]

また、本実施の形態においては、ビームシェイパー20が光源11付近に配置されるものとしたが、これに限らず、出射光束の光路中に配置すればよい。

また、上記実施の形態では、光源11とビームシェイパー20とを別体の構成としたが、ビームシェイパー20を光源11に近接して配置し、同一の筐体内に格納する構成としてもよく、これにより、環境温度変化時においても非点収差の発生を抑える機能を有した光源装置を得られる。

また、ビームシェイパー20を光ピックアップ装置10に適用した場合について説明したが、これに限らず、例えば、レーザービームプリンタや複写機等、光束の断面形状を円形に整形して使用する全ての装置に適用可能である。

【実施例】

[0024]

次に、実施例1~6について説明する。

各実施例における光ピックアップ装置は図1に示したものと同様の構成となっている。表1に示すように、実施例1~3はビームシェイパーの整形倍率mを一定にして、S (光源からビームシェイパーの入射面までの光軸上の距離)とL (ビームシェイパーの軸上厚)を変化させたものであり、実施例4~6はSを一定にしてmとLを変化させたものである。

	-								非点收差
VI -1 -1 / CO	oo (total)	0.00	0000		S3 (total)	0000	0000	0000	整形倍率 ビームシェイバーの間隔 ジェイバーの軸上厚 化(+30°C)時にビーム整形素子の屈折率の変化に伴って発生する非点収差 (dn/dT=-1.2×E-4[1/°C]) 化(+30°C)時にビーム整形素子の屈折率の変化に伴って発生する非点収差 (dλ/dT=5.0×E-2[nm/°C]) 化(+30°C)時にビーム整形素子の線膨張し形状の変化に伴って発生する非点収差 化(+30°C)時にビーム整形素子の線膨張し形状の変化に伴って発生する非点収差 化(+30°C)時にビーム整形素子の線膨張し形状の変化に伴って発生する非点収差 化(+30°C)時に発生する非点収差(上記4つ非点収差の合計)
ASS! ASS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	700/C/O	200	-0.075		AS3(Zn) AS3(Z) JAS3(ZL) AS3(ZS) AS3 (total	-0 0 B	0200	-0.027	整形倍率 ビームシェイバーの間隔 シェイバーの軸上厚 (は(+30°C)時にビーム整形素子の屈折率の変化に伴って発生する非点収差 (dn/dT=-1.2×E-4[1/°C]) (化(+30°C)時にビーム整形素子の屈折率の変化に伴って発生する非点収差 (dn/dT=-1.2×E-4[1/°C]) (化(+30°C)時にビーム整形素子の線膨張し形状の変化に伴って発生する非点収差 (化(+30°C)時にビーム整形素子の線膨張し形状の変化に伴って発生する非点収差 (化(+30°C)時に光ーム整形素子の線膨張し光源とビーム整形素子の間隔が変化することに伴って発生する (化(+30°C)時に発生する非点収差(上記4つ非点収差の合計)
V 10 100 V	7000			l	AS3(7L)	-0012	l		収差 (dn/c λ/dT=5.0 × S非点收差 高が変化す
162/ /11	1 V 7 V 7 V 7 V 7 V 7 V 7 V 7 V 7 V 7 V				AS3(A1)	000			上する非点1 記収差 (d. 50て発生する 3乗子の間に
AC31 12	0100	0.00	0.038		[AS3(Zh)	0.018	0 0 3 4	0.042	に伴って発発を与る非り 変化する非り の変化に作った。 では、一人整形 できるのでは、
200	750 64×F-5	1733 64×F-5	725 6.4 × E-5		αu	0.675 6.4 × E-5	1.280 6.4 × E-5	1.555 6.4 × E-5	整形倍率 ピームシェイバーの間隔 ジェイバーの軸上厚 化(+30°C)時にビーム整形素子の屈折率の変化に伴って発生する非点収差 (dn/ 化(+30°C)時に光源の発振波長の変化に伴って発生する非点収差 (dλ/dT=5.0 x 化(+30°C)時に光源の発振波長の変化に伴って発生する非点収差 (dλ/dT=5.0 x 化(+30°C)時にビーム整形素子の線膨張し光源とビーム整形素子の間隔が変化す 化(+30°C)時にビーム整形素子の線膨張し光源とビーム整形素子の間隔が変化す 化(+30°C)時に発生する非点収差(上記4つ非点収差の合計)
S/	-	1 733	1.725		S/1	0.675	1.280	1.555	8乗子の屈 %
	1.75		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			1,35	2.56	3.11	無点距離 一の間隔 上原 に一人整形 に光源の発 に、一人整形
S		1.5	2		S	2	2	2	級形倍率 バグレンズの焦点距離 ピームシェイバーの間隔 シェイパーの軸上原 化(+30°C)時にデーム盤 化(+30°C)時に光源の多 化(+30°C)時にピーム盤 化(+30°C)時にピーム盤 化(+30°C)時にピーム盤
ر د	5	0	10		fc	12	12	15	ーツ鴻一度度度度度と ムブピム変変変変変
٤	2.34	2.34	2.34		ε.	1.5	2	2.5	m: S(mm): S(mm): L(mm): (\lambda rms): (\lambda rms): (\lambda rms): (\lambda rms): (\lambda rms): (\lambda rms): (\lambda rms):
	実施例A1	窦施例A2	実施例A3			英施例81	吳施例B2	海施例B3	m: ビ fc[mm]: カ S[mm]: 光 L[mm]: 光 AS3(Zh)(λ rms]: 語 AS3(Zh)(λ rms]: 語
(a)					(4))			

[0025]

実施例の特性

実施例1~6における各光ピックアップ装置を構成する光学素子のレンズデータを表2 ~7に示す。

【表 2-1】

実施例1 レンズデータ

光源波長

 $\lambda = 405 \text{ nm}$

光源からビームシェイパーまでの距離

Z = 1.000 mm

入射面(ビームシェイパー)

XZ面での曲率半径

 $R_x = -1.3672 \times E - 1$ mm

YZ面での曲率半径

 $R_v = -8.2203 \times E - 1$ mm

非円弧トロイダル係数

 $\kappa_{y} = -0.0000 \times E - 0$

 $A_{v4} = -4.6270 \times E-1$

軸上厚

D= 1.750 mm

屈折率

n(405nm)= 1.525

出射面

XZ面での曲率半径

 $R_x = -1.3228 \times E - 0$ mm

YZ面での曲率半径

 $R_y = -2.3097 \times E - 0$ mm

間隔(ビームシェイパー・カップリング光学素子)

Z= 5.911 mm

入射面(カップリング光学素子)

曲率半径

R= +3.8964 × E+1 mm

軸上厚

D= 2.000 mm

屈折率

n(405nm)= 1.525

出射面

曲率半径

 $R = -5.9591 \times E - 0 \text{ mm}$

非球面係数

 $\kappa = -1.0000 \times E - 1$

 $A_4 = +3.0567 \times E-4$

 $A_6 = +2.7065 \times E-5$

【表 2 - 2】

```
間隔(カップリング光学素子-ビームエキスパンダー)
               Z = 5.000 \text{ mm}
入射面(ビームエキスパンダー)
       曲率半径
               R=-8.1743 \times E+0 mm
        非球面係数
              \kappa = -2.9258 \times E-1
              A_4 = +6.4796 \times E-3
              A_6 = +8.7198 \times E-6
軸上厚
               D = 0.800 \text{ mm}
屈折率
        n(405nm)= 1.525
出射面
       曲率半径
               R= +2.3535 × E+1 mm
       非球面係数
              \kappa = -1.1221 \times E+1
              A_4 = -2.0771 \times E-5
              A_6 = +7.7561 \times E-6
間隔(ビームエキスパンダー間隔)
               Z = 2.000 \text{ mm}
入射面(ビームエキスパンダー)
       曲率半径
               R = +1.0000 \times E + 20 \text{ mm}
       光路差関数(光路差関数の係数:基準波長 405nm)
               C2 -2.4049 × E+1
               C4 - 2.2337 \times E - 1
軸上厚
              D= 1.000 mm
屈折率
        n(405nm) = 1.525
出射面
       曲率半径
               R = -1.8017 \times E + 1 \text{ mm}
       光路差関数(光路差関数の係数:基準波長 405nm)
              C2 -2.6978 × E+1
              C4 +2.2893 × E-2
間隔(ビームエキスパンダー-絞り)
               Z = 10.00 \text{ mm}
絞り
               \phi 3.000 mm
間隔(絞り-対物レンズ)
               Z = 0.000 \text{ mm}
入射面(対物レンズ)
       曲率半径
               R= +2.0966 × E+0 mm
       非球面係数
              \kappa = -1.6811 \times E - 1
              A_4 = -4.6833 \times E - 3
              A_6 = +6.1106 \times E-4
              A_{8=} -9.4660 \times E-4
             A_{10=} +2.3384 \times E-4
             A_{12} = -1.5568 \times E-4
```

【表2-3】

```
A_{14=} +6.6382 \times E-5
               A_{16=} -1.8857 \times E-5
軸上厚
                 D= 2.500 mm
屈折率
         n(405nm) = 1.525
出射面(対物レンズ)
        曲率半径
                 R = +6.2900 \times E + 0 \text{ mm}
        非球面係数
                \kappa = -2.2155 \times E-3
                A_4= +1.7541 × E-2
                A_6 = -9.5133 \times E - 3
                A_{8=} -1.7951 \times E-2
               A_{10}= +8.9879 × E-3
間隔(対物レンズ間隔)
                 Z = 0.050 \text{ mm}
入射面(対物レンズ)
        曲率半径
                 R = +8.8802 \times E - 1 mm
        非球面係数
                \kappa = -8.0927 \times E-1
                A_4= +1.1694 × E-1
                A_6 = +2.8874 \times E-2
                A_{8=} +1.2745 \times E-1
               A_{10} = -8.7726 \times E - 2
軸上厚
                D = 1.100 \text{ mm}
屈折率
        n(405nm)= 1.560
出射面(対物レンズ)
        曲率半径
                 R = +1.0000 \times E + 20 \text{ mm}
間隔(対物レンズ-ディスク)
                 Z = 0.256 \text{ mm}
基板厚
                D = 0.100 \text{ mm}
屈折率
```

n(405nm)=1.619

【表3-1】

実施例2 レンズデータ

光源波長

 $\lambda = 405 \text{ nm}$

光源からビームシェイパーまでの距離

Z= 1.500 mm

入射面(ビームシェイパー)

XZ面での曲率半径

 $R_x = -2.0492 \times E - 1$ mm

YZ面での曲率半径

 $R_y = -1.2394 \times E = 0$ mm

非円弧トロイダル係数

 $\kappa_{v} = -0.0000 \times E - 0$

 $A_{y4} = -1.3753 \times E - 1$

軸上厚

D= 2.600 mm

屈折率

n(405nm)= 1.525

出射面

XZ面での曲率半径

 $R_x = -1.9680 \times E - 0$ mm

YZ面での曲率半径

 $R_v = -3.4591 \times E - 0$ mm

間隔(ビームシェイパー-カップリング光学素子)

Z= 4.483 mm

入射面(カップリング光学素子)

曲率半径

R= +3.8964 × E+1 mm

軸上厚

D= 2.000 mm

屈折率

n(405nm)= 1.525

出射面

曲率半径

 $R = -5.9591 \times E = 0$ mm

非球面係数

 $\kappa = -1.0000 \times E - 1$

 A_4 = +2.8099 × E-4

 $A_6 = +2.7162 \times E-5$

【表3-2】

```
間隔(カップリング光学素子-ビームエキスパンダー)
               Z = 5.000 \text{ mm}
入射面(ビームエキスパンダー)
        曲率半径
               R = -8.1743 \times E + 0 \text{ mm}
        非球面係数
              \kappa = -2.9258 \times E-1
              A_4= +6.4796 × E-3
              A_6 = +8.7198 \times E-6
軸上厚
               D = 0.800 \text{ mm}
屈折率
        n(405nm)=1.525
出射面
       曲率半径
               R = +2.3535 \times E + 1 \text{ mm}
        非球面係数
              \kappa = -1.1221 \times E+1
              A_4 = -2.0771 \times E - 5
              A_6 = +7.7561 \times E-6
間隔(ビームエキスパンダー間隔)
               Z= 2.000 mm
入射面(ビームエキスパンダー)
       曲率半径
               R = +1.00000 \times E + 20 \text{ mm}
       光路差関数(光路差関数の係数:基準波長 405nm)
               C2 - 2.4049 \times E + 1
               C4 -2.2337 × E-1
軸上厚
              D= 1.000 mm
屈折率
       n(405nm)=1.525
出射面
       曲率半径
              R= -1.8017 × E+1 mm
       光路差関数(光路差関数の係数:基準波長 405nm)
              C2 -2.6978 × E+1
              C4 +2.2893 × E-2
間隔(ビームエキスパンダー-絞り)
              Z = 10.00 \text{ mm}
絞り
               φ 3.000 mm
間隔(絞り-対物レンズ)
              Z = 0.000 \text{ mm}
入射面(対物レンズ)
       曲率半径
              R= +2.0966 × E+0 mm
       非球面係数
              \kappa = -1.6811 \times E - 1
             A_4 = -4.6833 \times E - 3
             A_6 = +6.1106 \times E-4
              A_{8=} -9.4660 \times E-4
             A_{10=} +2.3384 \times E-4
             A_{12} = -1.5568 \times E-4
```

【表3-3】

```
A_{14=} +6.6382 \times E-5
               A_{16} = -1.8857 \times E - 5
軸上厚
                D= 2.500 mm
屈折率
         n(405nm)=1.525
出射面(対物レンズ)
        曲率半径
                R= +6.2900 × E+0 mm
        非球面係数
                \kappa = -2.2155 \times E - 3
               A_4= +1.7541 × E-2
               A_6 = -9.5133 \times E - 3
                A_{8=} -1.7951 \times E-2
               A_{10=} +8.9879 \times E-3
間隔(対物レンズ間隔)
                Z= 0.050 mm
入射面(対物レンズ)
        曲率半径
                R= +8.8802 × E-1 mm
        非球面係数
               \kappa = -8.0927 \times E-1
               A_4 = +1.1694 \times E-1
               A_6 = +2.8874 \times E-2
               A_{8=} +1.2745 \times E-1
               A_{10=} -8.7726 \times E-2
軸上厚
                D = 1.100 \text{ mm}
屈折率
        n(405nm)= 1.560
出射面(対物レンズ)
        曲率半径
                R = +1.0000 \times E + 20 \text{ mm}
間隔(対物レンズーディスク)
                Z = 0.256 mm
基板厚
               D = 0.100 \text{ mm}
屈折率
        n(405nm)= 1.619
```

【表4-1】

実施例3 レンズデータ

光源波長

 λ = 405 nm

光源からビームシェイパーまでの距離

Z= 2.000 mm

入射面(ビームシェイパー)

XZ面での曲率半径

 $R_x = -2.7314 \times E - 1$ mm

YZ面での曲率半径

 $R_y = -1.6572 \times E-0$ mm

非円弧トロイダル係数

 $\kappa_{y} = -0.0000 \times E - 0$

 $A_{y4} = -5.8133 \times E - 2$

軸上厚

D= 3.450 mm

屈折率

n(405nm)= 1.525

出射面

XZ面での曲率半径

 $R_x = -2.6142 \times E - 0$ mm

YZ面での曲率半径

 $R_y = -4.6120 \times E - 0$ mm

間隔(ビームシェイパ―カップリング光学素子)

Z= 3.058 mm

入射面(カップリング光学素子)

曲率半径

 $R = +3.8964 \times E + 1 \text{ mm}$

軸上厚

D= 2.000 mm

屈折率

n(405nm)= 1.525

出射面

曲率半径

 $R = -5.9591 \times E - 0 \text{ mm}$

非球面係数

 $\kappa = -1.0000 \times E - 1$

 A_4 = +2.5641 × E-4

 $A_6 = +2.7218 \times E-5$

【表4-2】

```
間隔(カップリング光学素子-ビームエキスパンダー)
               Z = 5.000 \text{ mm}
入射面(ビームエキスパンダー)
       曲率半径
               R = -8.1743 \times E + 0 \text{ mm}
       非球面係数
              \kappa = -2.9258 \times E-1
              A_4 = +6.4796 \times E-3
              A_6 = +8.7198 \times E-6
軸上厚
              D = 0.800 \text{ mm}
屈折率
        n(405nm)=1.525
出射面
       曲率半径
              R= +2.3535 × E+1 mm
       非球面係数
              \kappa = -1.1221 \times E+1
              A_4 = -2.0771 \times E-5
              A_6 = +7.7561 \times E-6
間隔(ビームエキスパンダー間隔)
               Z= 2.000 mm
入射面(ビームエキスパンダー)
       曲率半径
              R = +1.0000 \times E + 20 \, mm
       光路差関数(光路差関数の係数:基準波長 405nm)
              C2 -2.4049 × E+1
              C4 - 2.2337 \times E - 1
軸上厚
              D= 1.000 mm
屈折率
       n(405nm)=1.525
出射面
       曲率半径
              R = -1.8017 \times E + 1 \text{ mm}
       光路差関数(光路差関数の係数:基準波長 405nm)
              C2 -2.6978 × E+1
              C4 +2.2893 × E-2
間隔(ビームエキスパンダーー絞り)
              Z= 10.00 mm
絞り
               \phi 3.000 mm
間隔(絞り-対物レンズ)
              Z= 0.000 mm
入射面(対物レンズ)
       曲率半径
              R= +2.0966 × E+0 mm
       非球面係数
              \kappa = -1.6811 \times E-1
             A_4 = -4.6833 \times E - 3
             A_6 = +6.1106 \times E-4
             A_{8=} -9.4660 \times E-4
             A_{10=} +2.3384 \times E-4
             A_{12} = -1.5568 \times E-4
```

【表4-3】

```
A_{14=} +6.6382 × E-5
              A_{16=} -1.8857 \times E-5
軸上厚
                D= 2.500 mm
屈折率
        n(405nm)= 1.525
出射面(対物レンズ)
        曲率半径
                R= +6.2900 × E+0 mm
        非球面係数
               \kappa = -2.2155 \times E-3
               A_4 = +1.7541 \times E-2
               A_6 = -9.5133 \times E - 3
               A_{8=} -1.7951 \times E-2
              A_{10}= +8.9879 × E-3
間隔(対物レンズ間隔)
                Z = 0.050 \text{ mm}
入射面(対物レンズ)
        曲率半径
               R= +8.8802 × E-1 mm
        非球面係数
               \kappa = -8.0927 \times E-1
              A_4= +1.1694 × E-1
              A_6= +2.8874 × E-2
               A_{8=} +1.2745 \times E-1
              A_{10} = -8.7726 \times E-2
軸上厚
               D= 1.100 mm
屈折率
        n(405nm)= 1.560
出射面(対物レンズ)
       曲率半径
               R = +1.0000 \times E + 20 \text{ mm}
間隔(対物レンズ-ディスク)
               Z= 0.256 mm
基板厚
               D= 0.100 mm
屈折率
        n(405nm)= 1.619
```

【表5-1】

実施例4 レンズデータ

```
光源波長
```

 $\lambda = 405 \text{ nm}$

光源からビームシェイパーまでの距離

Z= 2.000 mm

入射面(ビームシェイパー)

XZ面での曲率半径

 $R_x = -4.6475 \times E-1$ mm

YZ面での曲率半径

 $R_y = -2.3060 \times E - 0 \text{ mm}$

非円弧トロイダル係数

 κ_{y} = -0.0000 × E-0

 A_{y4} = +7.5152 × E-3

軸上厚

D= 1.350 mm

屈折率

n(405nm)= 1.525

出射面

XZ面での曲率半径

 $R_x = -1.2127 \times E - 0$ mm

YZ面での曲率半径

 $R_y = -2.5200 \times E - 0 \text{ mm}$

間隔(ビームシェイパー・カップリング光学素子)

Z= 6.560 mm

入射面(カップリング光学素子)

曲率半径

 $R = +5.0247 \times E + 1 \text{ mm}$

軸上厚

D = 2.000 mm

屈折率

n(405nm)= 1.525

出射面

曲率半径

R= -7.1036 × E-0 mm

非球面係数

 $\kappa = -1.0000 \times E-1$

 A_4 = +2.0406 × E-4

 $A_6 = +2.2179 \times E-5$

【表5-2】

```
間隔(カップリング光学素子-ビームエキスパンダー)
               Z = 5.000 \text{ mm}
入射面(ビームエキスパンダー)
       曲率半径
              R = -8.1743 \times E + 0 \text{ mm}
       非球面係数
              \kappa = -2.9258 \times E-1
              A_4 = +6.4796 \times E - 3
              A_6 = +8.7198 \times E-6
軸上厚
              D = 0.800 \text{ mm}
屈折率
       n(405nm)=1.525
出射面
       曲率半径
              R= +2.3535 × E+1 mm
       非球面係数
              \kappa = -1.1221 \times E+1
              A_4 = -2.0771 \times E - 5
              A_6 = +7.7561 \times E-6
間隔(ビームエキスパンダー間隔)
              Z= 2.000 \text{ mm}
入射面(ビームエキスパンダー)
       曲率半径
              R= +1.0000 × E+20 mm
       光路差関数(光路差関数の係数:基準波長 405nm)
              C2 - 2.4049 \times E + 1
              C4 -2.2337 × E-1
軸上厚
              D= 1.000 mm
屈折率
       n(405nm)= 1.525
出射面
       曲率半径
              R = -1.8017 \times E + 1 mm
       光路差関数(光路差関数の係数:基準波長 405nm)
              C2 -2.6978 × E+1
              C4 +2.2893 × E-2
間隔(ビームエキスパンダー-絞り)
              Z= 10.00 mm
絞り
               \phi 3.000 mm
間隔(絞り-対物レンズ)
              Z = 0.000 \text{ mm}
入射面(対物レンズ)
       曲率半径
              R= +2.0966 × E+0 mm
       非球面係数
             \kappa = -1.6811 \times E - 1
             A_4 = -4.6833 \times E - 3
             A_6 = +6.1106 \times E-4
             A_{R=} -9.4660 \times E-4
             A_{10=} +2.3384 \times E-4
             A_{12} = -1.5568 \times E - 4
```

【表5-3】

```
A_{14} = +6.6382 \times E - 5
              A_{16=} -1.8857 \times E-5
軸上厚
                D= 2.500 \text{ mm}
屈折率
        n(405nm)=1.525
出射面(対物レンズ)
        曲率半径
                R= +6.2900 × E+0 mm
        非球面係数
               \kappa = -2.2155 \times E-3
               A_4= +1.7541 × E-2
               A_6 = -9.5133 \times E - 3
               A_{8=} -1.7951 \times E-2
              A_{10}= +8.9879 × E-3
間隔(対物レンズ間隔)
                Z= 0.050 mm
入射面(対物レンズ)
        曲率半径
                R = +8.8802 \times E - 1 mm
        非球面係数
               \kappa = -8.0927 \times E-1
               A_4 = +1.1694 \times E-1
               A_6 = +2.8874 \times E - 2
               A_{8=} +1.2745 \times E-1
              A_{10} = -8.7726 \times E - 2
軸上厚
                D= 1.100 mm
屈折率
        n(405nm)=1.560
出射面(対物レンズ)
        曲率半径
                R = +1.0000 \times E + 20 \text{ mm}
間隔(対物レンズーディスク)
                Z = 0.256 mm
基板厚
                D= 0.100 mm
屈折率
        n(405nm)=1.619
```

【表 6-1】

実施例5 レンズデータ

光源波長

 λ = 405 nm

光源からビームシェイパーまでの距離

Z= 2.000 mm

入射面(ビームシェイパー)

XZ面での曲率半径

 $R_x = -3.3226 \times E - 1$ mm

YZ面での曲率半径

 $R_v = -1.9469 \times E - 0$ mm

非円弧トロイダル係数

 $\kappa_{v} = -0.0000 \times E-0$

 $A_{v4} = -4.1077 \times E - 3$

軸上厚

D= 2.560 mm

屈折率

n(405nm)= 1.525

出射面

XZ面での曲率半径

 $R_x = -1.7774 \times E = 0$ mm

YZ面での曲率半径

 $R_y = -3.1233 \times E - 0$ mm

間隔(ビームシェイパーーカップリング光学素子)

Z= 4.867 mm

入射面(カップリング光学素子)

曲率半径

R= +5.0247 × E+1 mm

軸上厚

D= 2.000 mm

屈折率

n(405nm)=1.525

出射面

曲率半径

 $R = -7.1036 \times E - 0$ mm

非球面係数

 $\kappa = -1.0000 \times E - 1$

 A_4 = +1.7507 × E-4

 A_6 = +2.1905 × E-5

【表6-2】

```
間隔(カップリング光学素子-ビームエキスパンダー)
               Z = 5.000 \text{ mm}
入射面(ビームエキスパンダー)
        曲率半径
               R = -8.1743 \times E + 0 \text{ mm}
        非球面係数
               \kappa = -2.9258 \times E-1
              A_4 = +6.4796 \times E - 3
              A_6 = +8.7198 \times E-6
軸上厚
               D = 0.800 \text{ mm}
屈折率
        n(405nm)= 1.525
出射面
       曲率半径
               R= +2.3535 × E+1 mm
       非球面係数
               \kappa = -1.1221 \times E+1
              A_4 = -2.0771 \times E-5
              A_8 = +7.7561 \times E-6
間隔(ビームエキスパンダー間隔)
               Z = 2.000 \text{ mm}
入射面(ビームエキスパンダー)
       曲率半径
               R = +1.0000 \times E + 20 \, mm
       光路差関数(光路差関数の係数:基準波長 405nm)
               C2 - 2.4049 \times E + 1
               C4 -2.2337 × E-1
軸上厚
               D = 1.000 \text{ mm}
屈折率
       n(405nm)= 1.525
出射面
       曲率半径
               R = -1.8017 \times E + 1 \text{ mm}
       光路差関数(光路差関数の係数:基準波長 405nm)
               C2 -2.6978 × E+1
               C4 +2.2893 × E-2
間隔(ビームエキスパンダーー絞り)
               Z = 10.00 \text{ mm}
絞り
               \phi 3.000 mm
間隔(絞り-対物レンズ)
               Z = 0.000 \text{ mm}
入射面(対物レンズ)
       曲率半径
               R= +2.0966 × E+0 mm
       非球面係数
              \kappa = -1.6811 \times E - 1
              A_4 = -4.6833 \times E - 3
              A_6 = +6.1106 \times E-4
              A_{8=} -9.4660 \times E-4
             A_{10}= +2.3384 × E-4
             A_{12} = -1.5568 \times E-4
```

【表6-3】

 $A_{14} = +6.6382 \times E-5$ $A_{16=} -1.8857 \times E-5$ 軸上厚 D= 2.500 mm屈折率 n(405nm)= 1.525 出射面(対物レンズ) 曲率半径 R= +6.2900 × E+0 mm 非球面係数 $\kappa = -2.2155 \times E-3$ A_4 = +1.7541 × E-2 $A_6 = -9.5133 \times E - 3$ $A_{8=} -1.7951 \times E-2$ $A_{10=} +8.9879 \times E-3$ 間隔(対物レンズ間隔) Z = 0.050 mm 入射面(対物レンズ) 曲率半径 $R = +8.8802 \times E - 1$ mm 非球面係数 $\kappa = -8.0927 \times E-1$ $A_4 = +1.1694 \times E-1$ $A_6 = +2.8874 \times E-2$ $A_{8=} +1.2745 \times E-1$ $A_{10} = -8.7726 \times E - 2$ 軸上厚 D = 1.100 mm屈折率 n(405nm)=1.560出射面(対物レンズ) 曲率半径 $R = +1.0000 \times E + 20 \text{ mm}$ 間隔(対物レンズーディスク) Z = 0.256 mm 基板厚 D = 0.100 mm屈折率 n(405nm)=1.619

【表7-1】

実施例6 レンズデータ

光源波長

 $\lambda = 405 \text{ nm}$

光源からビームシェイパーまでの距離

Z = 2.000 mm

入射面(ビームシェイパー)

XZ面での曲率半径

 $R_x = -2.5901 \times E - 1$ mm

YZ面での曲率半径

 $R_v = -2.1024 \times E - 0$ mm

非円弧トロイダル係数

 κ_y = -0.0000 × E-0

 $A_{v4} = -1.2959 \times E - 3$

軸上厚

D = 3.110 mm

屈折率

n(405nm)= 1.525

出射面

XZ面での曲率半径

 $R_x = -2.0275 \times E - 0$ mm

YZ面での曲率半径

 $R_v = -3.6277 \times E - 0$ mm

間隔(ビームシェイパー-カップリング光学素子)

Z= 4.239 mm

入射面(カップリング光学素子)

曲率半径

R= +5.0247 × E+1 mm

軸上厚

D= 2.000 mm

屈折率

n(405nm)=1.525

出射面

曲率半径

 $R=-7.1036 \times E-0$ mm

非球面係数

 $\kappa = -1.0000 \times E-1$

 A_4 = +1.5525 × E-4

 $A_6 = +2.1947 \times E-5$

【表7-2】

```
間隔(カップリング光学素子-ビームエキスパンダー)
               Z= 5.000 mm
入射面(ビームエキスパンダー)
       曲率半径
               R = -8.1743 \times E + 0 \text{ mm}
       非球面係数
              \kappa = -2.9258 \times E-1
              A_4 = +6.4796 \times E-3
              A_6 = +8.7198 \times E-6
軸上厚
              D = 0.800 \text{ mm}
屈折率
       n(405nm)= 1.525
出射面
       曲率半径
              R= +2.3535 × E+1 mm
       非球面係数
              \kappa = -1.1221 \times E+1
              A_4 = -2.0771 \times E-5
             A_6 = +7.7561 \times E-6
間隔(ビームエキスパンダー間隔)
               Z= 2.000 mm
入射面(ビームエキスパンダー)
       曲率半径
              R = +1.0000 \times E + 20 \text{ mm}
       光路差関数(光路差関数の係数:基準波長 405nm)
              C2 - 2.4049 \times E + 1
              C4 -2.2337 × E-1
軸上厚
              D = 1.000 \text{ mm}
屈折率
       n(405nm)= 1.525
出射面
       曲率半径
              R= -1.8017 × E+1 mm
       光路差関数(光路差関数の係数:基準波長 405nm )
              C2 -2.6978 × E+1
              C4 +2.2893 × E-2
間隔(ビームエキスパンダ――絞り)
              Z = 10.00 \text{ mm}
絞り
               \phi 3.000 mm
間隔(絞り-対物レンズ)
              Z = 0.000 mm
入射面(対物レンズ)
       曲率半径
              R= +2.0966 × E+0 mm
       非球面係数
              \kappa = -1.6811 \times E - 1
             A_4 = -4.6833 \times E - 3
             A_6 = +6.1106 \times E-4
              A_{8=} -9.4660 \times E-4
             A_{10=} +2.3384 \times E-4
             A_{12} = -1.5568 \times E - 4
```

【表7-3】

 $A_{14=}$ +6.6382 × E-5 $A_{16=}$ -1.8857 × E-5

軸上厚

D= 2.500 mm

屈折率

n(405nm)=1.525

出射面(対物レンズ)

曲率半径

 $R = +6.2900 \times E + 0 \text{ mm}$

非球面係数

 $\kappa = -2.2155 \times E - 3$

 $A_4 = +1.7541 \times E-2$

 $A_6 = -9.5133 \times E - 3$

 $A_{8=} -1.7951 \times E-2$

 $A_{10=} +8.9879 \times E-3$

間隔(対物レンズ間隔)

Z = 0.050 mm

入射面(対物レンズ)

曲率半径

 $R = +8.8802 \times E - 1$ mm

非球面係数

 $\kappa = -8.0927 \times E-1$

 A_4 = +1.1694 × E-1

 A_6 = +2.8874 × E-2

A₈₌ +1.2745 × E-1

 $A_{10} = -8.7726 \times E - 2$

軸上厚

D= 1.100 mm

屈折率

n(405nm)=1.560

出射面(対物レンズ)

曲率半径

 $R = +1.0000 \times E + 20 \text{ mm}$

間隔(対物レンズーディスク)

Z = 0.256 mm

基板厚

D = 0.100 mm

屈折率

n(405nm)= 1.619

[0026]

ビームシェイパーの入射面は、数1式に表2~7に示す係数を代入した数式で規定される、非球面トロイダル面で構成されている。

【数1】

$$(Z - R_x)^2 + X^2 = \left\{ R_x - \frac{Y^2}{R_y (1 + \sqrt{1 - (1 + \kappa_y) Y^2 / R_y^2})} + \Sigma_i A_{yi} Y^i \right\}^2$$

ここで、Zは光軸L方向の距離(光の進行方向を正とする)、X、YはX、Y方向の距離(光軸からの高さ)、 R_x はX Z 面での近軸曲率半径、 R_y はY Z 面での近軸曲率半径、 k_y は非球面トロイダル係数、 A_y は非球面係数である。

なお、表2~7において例えば「-1.3672×E-1」は「-1.3672×10

出証特2004-3035589

-1」を意味する。

[0027]

ビームシェイパーの出射面は、数2式に表2~7に示す係数を代入した数式で規定されるトロイダル面で構成されている。

【数2】

$$(Z-R_x)^2 + X^2 = \left[R_x - \frac{Y^2}{(1+\sqrt{1-Y^2/R_y^2})} \right]$$

[0028]

また、カップリングレンズ (カップリング光学素子) の入射面及び第2対物レンズの出射面は、それぞれ光軸を中心とした曲率半径Rの球面に形成されている。

また、カップリングレンズの出射面、第1ビームエキスパンダーの入射面及び出射面、第1対物レンズの入射面及び出射面、第2対物レンズの入射面は、それぞれ数3式に表2~7に示す係数を代入した数式で規定される光軸Lの周りに軸対称な非球面に形成されている。

【数3】

非球面形状式
$$Z = \frac{(h^2/r_i)}{1 + \sqrt{1 - (1 + \kappa)(h/r_i)^2}} + \sum_{i=0}^{\kappa} A_{2i} h^{2i}$$

ここで、κは円錐係数、A2iは非球面係数、hは光軸からの距離である。

また、第2ビームエキスパンダーの入射面及び出射面には光軸を中心とした回折輪帯が 形成されており、回折輪帯のピッチは数4の光路差関数に、表2 \sim 7に示す係数を代入し た数式で規定される。

[0029]

【数4】

光路差関数
$$\Phi$$
 (h) = $\sum_{i=0}^{\infty} C_{2i} h^{2i}$

ここで、C2iは光路差関数の係数である。

なお、表 $2\sim7$ 中、「基準波長」とあるのは、いわゆるブレーズ波長を指し、その波長の光束が入射した場合に回折構造により生じるある次数の回折光の回折効率が最大(例えば 100%)となる波長のことである。

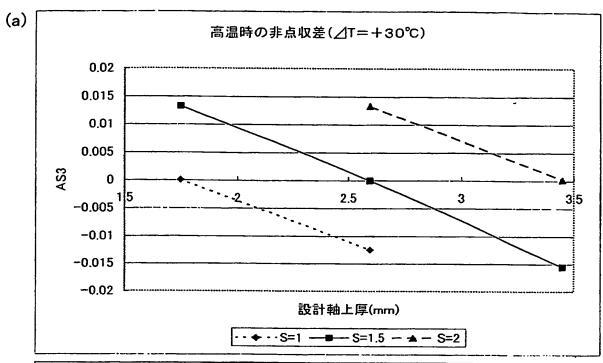
[0030]

表 1 (a) 及び (b) の A S 3 (t o t a l)) は、温度を 3 0 ℃上昇させた場合における、 4 つの非点収差(A S 3 (△ n)、 A S 3 (△ λ)、 A S 3 (△ L)、 A S 3 (△ S)) の合計を示すものである。

表1から、本実施例におけるビームシェイパー及び光ピックアップ装置によれば、環境 温度が変化した場合でも非点収差の発生を抑えることができることが分かる。

[0031]

【表8】



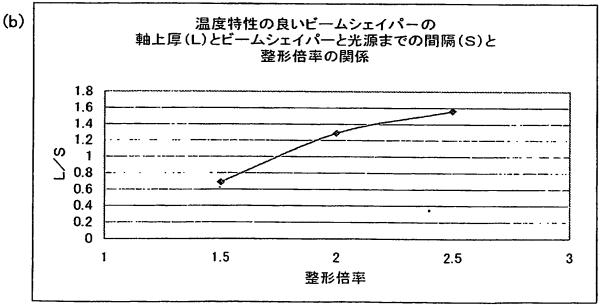


表 8 (a) は、実施例 $1 \sim 3$ の構成において、S = 1、1. 5、2. 0 と変化させた場合の環境温度変化時の非点収差 AS3の変化量とL との関係を表すグラフである。

表 8 (b) は、実施例 $4 \sim 6$ の構成において、L/Sとビームシェイパーの整形倍率m との関係を表すグラフである。

表8(a)より、光ピックアップ装置及びビームシェイパーを、SとLとの間に比例関係が成立することに着目して設計することにより、温度変化時の非点収差の変化量をほぼゼロに抑えることができることが分かる。

表8(b)より、光ピックアップ装置及びビームシェイパーを、L/Sとmとの関係に着目して設計することにより、温度変化時の非点収差の変化量をほぼゼロに抑えることができることが分かる。

【図面の簡単な説明】

[0032]

ページ: 26/E

【図1】光ピックアップ装置の構成を示す平面図である。

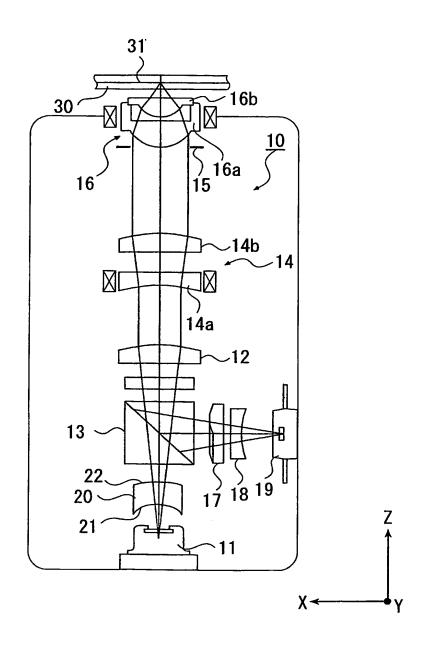
【図2】ビームシェイパーの形状を示す斜視図である。

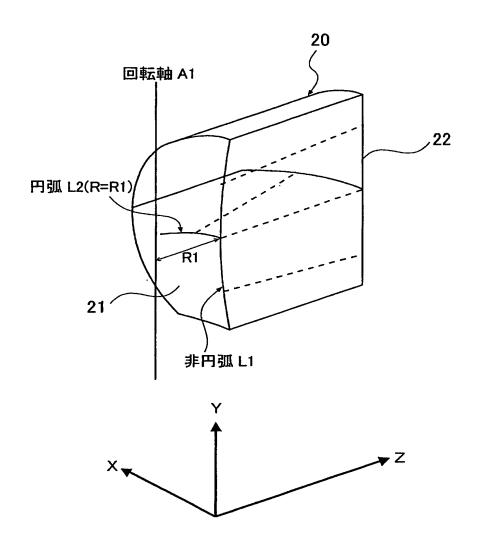
【符号の説明】

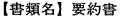
[0033]

- 10 光ピックアップ装置
- 11 光源
- 16 集光素子
- 20 ビーム整形素子
- 2 1 入射面
- 22 出射面
- 3 1 情報記録面

【書類名】図面 【図1】







【要約】

【課題】 環境温度の変化に伴う非点収差の発生を抑えながら断面形状が略円形の発散光 束を射出することができるプラスチック製のビーム整形素子、光源装置及び光ピックアッ プ装置を提供する。

【解決手段】 光源 11 から出射される水平方向と垂直方向で異なる放射角を有する光束を断面形状が略円形の光束に変換して出射する単玉のビーム整形素子 20 において、ビーム整形素子 20 がプラスチック製であり、且つ線膨張係数 α_n が以下の条件式 (1) を満たし、

環境温度変化による非点収差の発生量を抑えることを特徴とするビーム整形素子。 $0 \times 1~0^{-5} < \alpha_n < 8.~0 \times 1~0^{-5}$ (1)

【選択図】図1

特願2003-299300

出願人履歴情報

識別番号

[303000408]

1. 変更年月日

2002年12月20日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

コニカオプト株式会社

2. 変更年月日 [変更理由]

2003年10月 1日

更理由] 名称変更

住所変更

 東京都八王子市石川町2970番地

コニカミノルタオプト株式会社